干涉法测微小量

实验要求:

- 1. 预习阶段
- (1) 认真阅读实验讲义。
- (2) 及时填写预测测试卷。
- 2. 实验阶段
- (1) 维护良好的课堂秩序,在实验室内尽量保持安静。
- (2) 维护整洁的实验环境,不要将水杯等放在试验台上,不得在实验室内吃口香糖。
- (3) 爱护实验设备,轻拿轻放。在老师讲解后才能动手操作。并且在动手前应仔细阅读实验注意事项和操作说明。
- (4) 如实记录实验数据,不得篡改、抄袭。
- (5) 实验数据经指导老师签字、实验设备整理好后方可离开。
- 3. 报告撰写阶段
- (1) 本实验不写实验报告,需要在当堂完成数据处理。
- (2) 在一天内填写出门测试卷、

注意事项:

1. 爱护光学元件

光学实验中使用的大部分光学元件是玻璃制成的,光学表面经过精心抛光。使用时要轻拿、轻放,避免碰撞、损坏元件。任何时候都不要用手触及光学表面(镀膜片或光在此表面反射或折射),只能拿磨砂面(光线不经过的面一般都磨成毛面,如透镜的侧面,棱镜的上下底面等),不要对着光学元件表面说话、咳嗽、打喷嚏等。

2. 钠灯需提前预热 10 分钟,实验过程中不要关闭,不要震动。若关闭,需等完全冷却下来才能再次开启。

光的干涉现象表明了光的波动性质,干涉现象在科学研究与计量技术中有着广泛的应用。在干涉现象中,不论是何种干涉,相邻干涉条纹的光程差的改变都等于相干光的波长,可见光的波长虽然很小,但干涉条纹间的距离或干涉条纹的数目却是可以计量的。因此,通过对干涉条纹数目或条纹移动数目的计量,可得到以光的波长为单位的光程差。

利用光的等厚干涉现象可以测量光的波长,检验表面的平面度、球面度、光洁度,精确地测量长度、角度,测量微小形变以及研究工件内应力的分布等。

通过本次实验,学习、掌握利用光的干涉原理检验光学元件表面几何特征的方法,用劈尖的等厚干涉测量细丝直径的方法,同时加深对光的波动性的认识。

实验原理

1. 用牛顿环测平凸透镜的曲率半径

当曲率半径很大的平凸透镜的凸面放在一平面玻璃上时,见图 7.2.1-1,在透镜的凸面与平面之间形成一个从中心 O 向四周逐渐增厚的空气层。当单色光垂直照射下来时,从空气层上下两个表面反射的光束 1 和光束 2 在上表面相遇时产生干涉。因为光程差相等的地方是以 O 点为中心的同心圆,因此等厚干涉条纹也是一组以 O 点为中心的明暗相间的同心圆,称为牛顿环。由于从下表面反射的光多走了二倍空气层厚度的距离,以及从下表面反射时,是从光疏介质到光密介质而存在半波损失,故 1、2 两束光的光程差为

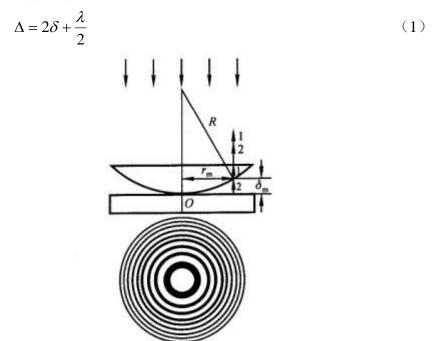


图 7.2.1-1 牛顿环干涉条纹的形成

式中 λ 为入射光的波长, δ 是空气层厚度,空气折射率 $n \approx 1$ 。

当程差 Δ 为半波长的奇数倍时为暗环,若第 m 个暗环处的空气层厚度为 δ_m ,则有

$$\Delta = 2\delta_m + \frac{\lambda}{2} = (2m+1)\frac{\lambda}{2}, m = 0,1,2,3...$$

$$\delta_m = m \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{2}$$

由图 7.2.1-1 中的几何关系 $R^2 = r_m^2 + (R - \delta_m)^2$,以及一般空气层厚度远小于所使用的平凸透镜的曲率半径 R,即 $\delta_m << R$,可得

$$\delta_m = \frac{r_m^2}{2R} \tag{3}$$

式中 rm 是第 m 个暗环的半径。由式(2)和式(3)可得

$$r_m^2 = mR\lambda \tag{4}$$

可见,我们若测得第 m 个暗环的半径 r_m 便可由已知 λ 求 R,或者由已知 R 求 λ 了。但是,由于玻璃接触处受压,引起局部的弹性形变,使透镜凸面与平面玻璃不可能很理想的只以一个点相接触,所以圆心位置很难确定,环的半径 r_m 也就不易测准。同时因玻璃表面的不洁净所引入的附加程差,使实验中看到的干涉级数并不代表真正的干涉级数 m。为此,我们将式(4)作一变换,将式中半径 r_m 换成直径 D_m ,则有

$$D_m^2 = 4mR\lambda \tag{5}$$

对第 m+n 个暗环有

$$D_{m+n}^2 = 4(m+n)R\lambda \tag{6}$$

将(5)和(6)两式相减,再展开整理后有

$$R = \frac{D_{m+n}^2 - D_m^2}{4n\lambda} \tag{7}$$

可见,如果我们测得第m个暗环及第(m+n)个暗环的直径 D_m 、 D_{m+n} ,就可由式(7) 计算透镜的曲率半径R。

经过上述的公式变换,避开了难测的量 r_m 和 m,从而提高了测量的精度,这是物理实验中常采用的方法。

2. 劈尖的等厚干涉测细丝直径

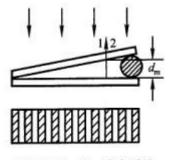


图 7.2.1-2 劈尖干涉 条纹的形成

见图 7.2.1-2, 两片叠在一起的玻璃片, 在它们的一端夹一直径待测的细丝, 于是两玻璃片之

间形成一空气劈尖。当用单色光垂直照射时,如前所述,会产生干涉现象。因为程差相等的地方是 平行于两玻璃片交线的直线,所以等厚干涉条纹是一组明暗相间、平行于交线的直线。

设入射光波为λ,则由式(2)得第 m 级暗纹处空气劈尖的厚度

$$d = m\frac{\lambda}{2} \tag{8}$$

由式(8)可知,m=0 时,d=0,即在两玻璃片交线处,为零级暗条纹。如果在细丝处呈现 m=N 级条纹,则待测细丝直径 $d=N\cdot\frac{\lambda}{2}$ 。

具体测量时,常用劈尖盒,盒内装有两片叠在一起玻璃片,在它们的一端夹一细丝,于是两玻璃片之间形成一空气劈尖,见图 7.2.1-2。使用时木盒切勿倒置或将玻璃片倒出,以免细丝位置变动,给测量带来误差。

3. 利用干涉条纹检验光学表面面形

检查光学平面的方法通常是将光学样板(平面平晶)放在被测平面之上,在样板的标准平面与待测平面之间形成一个空气薄膜。当单色光垂直照射时,通过观测空气膜上的等厚干涉条纹即可判断被测光学表面的面形。

(1) 待测表面是平面

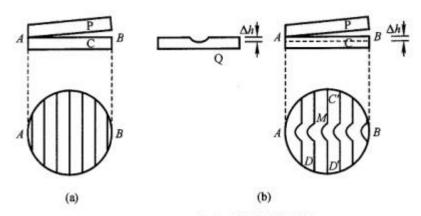


图 7.2.1-3 平面面形的干涉条纹

两表面一端夹一极薄垫片,形成一楔形空气膜,如果干涉条纹是等距离的平行直条纹,则被测平面是精确的平面,见图 7.2.1-3 (a),如果干涉条纹如图 7.2.1-3 (b)所示,则表明待测表面中心沿 AB 方向有一柱面形凹痕。因为凹痕处的空气膜的厚度较其两侧平面部分厚,所以干涉条纹在凹痕处弯向膜层较薄的 A 端。

(2) 待测表面呈微凸球面或微凹球面

将平面平晶放在待测表面上,可看到同心圆环状的干涉条纹,参看图 7.2.1-4。用手指在平晶上表面中心部位轻轻一按,如果干涉圆环向中心收缩,表明面形是凹面;如果干涉圆环从中心向边缘扩散,则面形是凸面。这种现象可解释为: 当手指向下按时,空气膜变薄,各级干涉条纹要发生移动,以满足式 (2)。

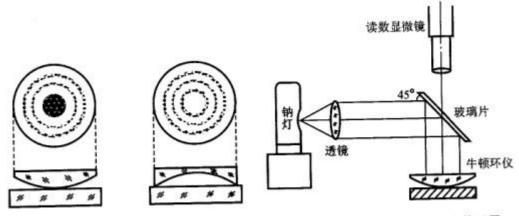


图 7.2.1-4 球面面形的干涉条纹

图 7.2.1-5 观测牛顿环实验装置图

实验内容

- 1. 测平凸透镜的曲率半径
- (1) 观察牛顿环
- 1) 将牛顿环仪按图 7.2.1-5 所示放置在读数显微镜镜筒和入射光调节木架的玻璃片的下方,木架上的透镜要正对着钠光灯窗口,调节玻璃片角度,使通过显微镜目镜观察时视场最亮。
- 2) 调节目镜,看清目镜视场的十字叉丝后,使显微镜筒下降到接近玻璃片,然后缓慢上升,直 到观察到干涉条纹,再微调玻璃片角度及显微镜,使条纹更清楚。
 - (2) 测牛顿环直径
- 1) 使显微镜的十字叉丝交点与牛顿环中心重合,并使水平方向的叉丝与标尺平行(与显微镜筒 移动方向平行)。
- 2) 转动显微镜测微鼓轮,使显微镜筒沿一个方向移动,同时数出十字叉丝竖丝移过的暗环数, 直到竖丝与第 35 环相切为止。
- 3) 反向转动鼓轮,当竖丝与第 30 环相切时,记录读数显微镜上的位置读数 d₃₀,然后继续转动 鼓轮,使竖丝依次与第 25、20、15、10、5 环相切,顺次记下读数 d₂₅, d₂₀, d₁₅, d₁₀, d₅。
- 4) 继续转动鼓轮,越过干涉圆环中心,记下竖丝依次与另一边的 5、10、15、20、25、30 环相 切时的读数 d'_5 、 d'_{10} 、 d'_{15} 、 d'_{20} 、 d'_{25} 、 d'_{30} 。

两次将牛顿环装置转过120度,重复上述测量,共测得三组数据。

(3) 处理数据

第 30 环的直径 $D_{30} = \left| d_{30} - d'_{30} \right|$,求出其平均值。同理,可求出 D_{25} 、 D_{20} ... D_{5} 。再利用式(7)计算出平凸透镜的曲率半径 R。

- 2. 测细丝直径
 - (1) 观察干涉条纹

将劈尖盒放在曾放置牛顿环的位置,同前法调节,观察到干涉条纹,使条纹最清晰。

(2) 测量

- 1) 调整显微镜及劈尖盒的位置,当转动测微鼓轮使镜筒移动时,十字叉丝的竖丝要保持与条纹平行。
- 2) 在劈尖玻璃面的三个不同部分,测出 20 条暗纹的总长度 Δl ,测三次求其平均值及单位长度 的干涉条纹数 $n=\frac{20}{\Delta l}$ 。
- 3) 测劈尖两玻璃片交线处到夹细线处的总长度 L,测三次,求平均值。
- 4) 由式(8), 求细丝直径, 并计算不确定度:

$$d = N \cdot \frac{\lambda}{2} = L \cdot n \frac{\lambda}{2} = L \cdot \frac{20}{\Delta l} \cdot \frac{\lambda}{2} \tag{9}$$

3. 检查玻璃表面面形并作定性分析

在标准表面和受检表面正式接触前,必须先用酒精清洗,再用抗静电的小刷子把清洗之后残余的灰尘小粒刷去。待测玻璃放在黑绒上,受检表面要朝上,再轻轻放上平面平晶。在单色光或水银灯垂直照射下观察干涉条纹的形状,判断被检表面的面形。如果看不到干涉条纹,主要原因是两接触表面不清洁,还附有灰尘微粒所至,应再进行清洁处理。

平面平晶属高精度光学元件,注意使用规则。

思考题

1. 参看图 7.2.1-6,从空气膜上下表面反射的光线相遇在 D 处发生相干,其光程差为 $\Delta = AB + BC + CD - AD + \frac{\lambda}{2}, \text{ 为什么式 } (1) 写 \Delta = 2\delta + \frac{\lambda}{2}?$

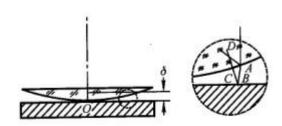


图 7.2.1-6 相干光的程差

- 2. 牛顿环的中心级次是多少? 是亮斑还是暗斑? 你实验用的牛顿环中心是亮还是暗? 为什么?
- 3. 为什么说在牛顿环和劈尖实验中测量的干涉条纹数越多,测量的精度越高?